

Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership

Judul:

Mengukur sebaran ketebalan lapisan indium Tin Oksida (ITO) yang dibuat dengan proses DC Magnetron Sputtering

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

S29099

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)